Пороговые характеристики полупроводникового лазера на квантовых ямах: учёт глобальной электронейтральности структуры

З.Н.Соколова, Н.А.Пихтин, И.С.Тарасов, Л.В.Асрян

Проведен расчёт пороговых характеристик полупроводникового лазера на квантовой яме (КЯ) с использованием условия глобальной электронейтральности, которое включает носители заряда как в активной, так и в волноводной области и, таким образом, представляет собой равенство полного заряда электронов полному заряду дырок в этих двух областях. Показано, что на пороге генерации концентрации электронов и в КЯ, и в волноводной области не равны концентрациям дырок в этих областях, т. е. в каждой из областей локальная электронейтральность нарушается. В зависимости от скоростей захвата носителей из волноводной области в КЯ, концентрация электронов может быть как выше, так и ниже концентрации дырок (и в КЯ, и в волноводной области). Показано, что заряд носителей каждого знака в волноводной области превышает таковой в КЯ.

Ключевые слова: полупроводниковые лазеры, квантовые ямы, условия электронейтральности.

1. Введение

В современных полупроводниковых лазерных структурах стимулированное излучение генерируется в низкоразмерной активной области, окружённой более широкозонной объёмной волноводной областью (область оптического ограничения, OCL) [1,2]. В таких структурах электроны и дырки сначала инжектируются из эмиттеров в волноводную область, а затем захватываются в активную область [3]. Для получения большой выходной мощности пороговый ток лазерной структуры должен быть низким, следовательно, должны быть низкими пороговые концентрации носителей заряда в активной и волноводной областях.

При расчётах пороговых характеристик гетероструктурных лазеров обычно считается, что концентрации электронов и дырок в активной области равны друг другу [4], т. е. имеет место локальная электронейтральность. В действительности, однако, вследствие различий между электронными и дырочными параметрами (в первую очередь, между параметрами, контролирующими захват в наноразмерную активную область и положение подзон или уровней размерного квантования в ней) концентрации носителей в активной области могут быть различными, что означает нарушение в ней локальной электронейтральности.

В работе [5] рассчитывались пороговые характеристики планарного инжекционного лазера с резонатором Фабри–Перо при различных соотношениях между концентрациями электронов и дырок в квантовой яме (КЯ).

3.Н.Соколова, Н.А.Пихтин, И.С.Тарасов. Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Россия, 194021 С.-Петербург, ул. Политехническая, 26; e-mail: zina.sokolova@mail.ioffe.ru L.V.Asryan. Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA 24061, USA; e-mail: asryan@vt.edu

Поступила в редакцию 15 июля 2016 г.

В настоящей работе пороговые характеристики полупроводникового лазера на КЯ рассчитываются с использованием условия глобальной электронейтральности, включающего носители заряда как в активной, так и в волноводной области. Это условие представляет собой равенство полного заряда электронов полному заряду дырок в этих двух областях. Показано, что на пороге генерации концентрации электронов и в КЯ, и в волноводной области не равны концентрациям дырок в этих областях. В зависимости от скоростей захвата носителей из волноводной области в КЯ концентрация электронов может быть как выше, так и ниже концентрации дырок (и в КЯ и в волноводной област).

2. Теоретическая модель

Для расчёта лазерных характеристик использовались следующие пять стационарных скоростных уравнений [6]:

для свободных электронов в объёмной волноводной области толщиной $b (b(\partial n^{OCL}/\partial t) = 0)$

$$\frac{j}{e} + N_{\rm QW} \frac{n^{\rm QW}}{\tau_{\rm nesc}} - N_{\rm QW} v_{\rm ncapt0} (1 - f_{\rm n}) n^{\rm OCL}$$
$$-bB_{\rm 3D} n^{\rm OCL} p^{\rm OCL} = 0; \qquad (1)$$

для свободных дырок в волноводной области $(b(\partial p^{\text{OCL}}/\partial t) = 0)$

$$\frac{j}{e} + N_{\rm QW} \frac{p^{\rm QW}}{\tau_{\rm pesc}} - N_{\rm QW} v_{\rm p \, capt \, 0} (1 - f_{\rm p}) p^{\rm OCL}$$
$$- b B_{\rm 3D} n^{\rm OCL} p^{\rm OCL} = 0; \qquad (2)$$

для электронов, локализованных в КЯ ($\partial n^{QW}/\partial t = 0$),

$$v_{\text{ncapt 0}}(1-f_{\text{n}})n^{\text{OCL}} - \frac{n^{\text{QW}}}{\tau_{\text{nesc}}} - B_{2\text{D}}n^{\text{QW}}p^{\text{QW}} -$$

$$-v_{\rm gr}g^{\rm max}(f_{\rm n}+f_{\rm p}-1)\frac{N}{S}=0; \qquad (3)$$

для дырок, локализованных в КЯ ($\partial p^{QW}/\partial t = 0$),

 n^{QW}

$$v_{\text{pcapt 0}}(1-f_{\text{p}})p^{\text{OCL}} - \frac{p^{\text{QW}}}{\tau_{\text{pesc}}} - B_{2\text{D}}n^{\text{QW}}p^{\text{QW}}$$
$$-v_{\text{gr}}g^{\max}(f_{\text{n}}+f_{\text{p}}-1)\frac{N}{S} = 0; \qquad (4)$$

для фотонов в лазерной моде ($\partial N/\partial t = 0$)

$$v_{\rm gr} N_{\rm QW} g^{\rm max} (f_{\rm n} + f_{\rm p} - 1) N - v_{\rm gr} (\beta + \alpha_{\rm int}) N = 0.$$
 (5)

Здесь n^{OCL} и p^{OCL} – концентрации свободных электронов и дырок в волноводной области; n^{QW} и p^{QW} – двумерные концентрации электронов и дырок, локализованных в КЯ; N – число фотонов стимулированного излучения; f_n и f_p – степени заполнения (заселённости) состояний, соответствующих нижнему краю электронной подзоны и верхнему краю дырочной подзоны размерного квантования в КЯ.

Степени заполнения $f_{\rm n}$ и $f_{\rm p}$ связаны с двумерными концентрациями электронов и дырок в КЯ n^{QW} и p^{QW} следующим образом [7,8]:

$$f_{\rm n} = 1 - \exp\left(-\frac{n^{\rm QW}}{N_{\rm c}^{\rm 2D}}\right), \quad f_{\rm p} = 1 - \exp\left(-\frac{p^{\rm QW}}{N_{\rm v}^{\rm 2D}}\right),$$
 (6)

где $N_{\rm c,v}^{\rm 2D}=m_{\rm e,hh}^{\rm QW}T/(\pi\hbar^2)$ – двумерные эффективные плотности состояний в зоне проводимости и в валентной зоне в КЯ; $m_{e,hh}^{QW}$ – эффективные массы электронов и дырок в КЯ; *Т* – температура в энергетических единицах.

В уравнения (1)-(5) входят также следующие параметры: *j* – плотность тока инжекции; *е* – заряд электрона; N_{QW} – число идентичных (имеющих одну и ту же ширину и одинаковый состав) КЯ; $\tau_{n \, esc}$ и $\tau_{p \, esc}$ – времена термических выбросов электронов и дырок из КЯ в волноводную область; $v_{n capt 0}$ и $v_{p capt 0}$ - скорости захвата электронов и дырок в пустую (при $f_n = 0$ и $f_p = 0$) одиночную КЯ (см/с); В_{3D} и В_{2D} – коэффициенты спонтанной излучательной рекомбинации в объёмной (волноводной) области и в двумерной области (КЯ) (см³/с и см²/с соответственно, см. в [9] и [10] выражения для B_{3D} и B_{2D}); v_{gr} – групповая скорость света; g^{max} – максимальный коэффициент усиления в каждой КЯ; S = WL; W-ширина полоскового контакта; L – длина резонатора Фабри–Перо; β = $(1/L)\ln(1/R)$ – потери, связанные с выходом излучения из резонатора; R – коэффициент отражения зеркал; α_{int} коэффициент внутренних оптических потерь в лазерной структуре.

Времена термических выбросов электронов и дырок из КЯ в волноводную область согласно [6, 11] есть

$$\tau_{\rm nesc} = \frac{1}{v_{\rm n \, capt \, 0}(1-f_{\rm n})} \frac{N_{\rm c}^{\rm 2D}}{n_{\rm l}}, \ \tau_{\rm pesc} = \frac{1}{v_{\rm p \, capt \, 0}(1-f_{\rm p})} \frac{N_{\rm v}^{\rm 2D}}{p_{\rm l}}, \quad (7)$$

гле

$$n_{1} = N_{c}^{3D} \exp\left(-\frac{\Delta E_{c} - \varepsilon_{n}^{QW}}{T}\right); \ p_{1} = N_{v}^{3D} \exp\left(-\frac{\Delta E_{v} - \varepsilon_{p}^{QW}}{T}\right); (8)$$

 $N_{c,v}^{3D} = 2[m_{c,v}^{OCL} T/(2\pi\hbar^2)]^{3/2}$ – трёхмерные эффективные плотности состояний в зоне проводимости и в валентной зоне в волноводной области; $m_{c,v}^{OCL}$ – эффективные массы электронов и дырок в волноводной области; $\Delta E_{c,v}$ – разрывы краёв зоны проводимости и валентной зоны на гетероконтакте КЯ и волноводной области; ε_n^{QW} и ε_p^{QW} – энергии соответственно нижнего и верхнего краёв электрон-

ной и дырочной подзон размерного квантования в КЯ. Скорости захвата электронов и дырок (v_{ncapt0} и v_{pcapt0}) из волноводной области в пустую КЯ являются характеристиками КЯ, зависят от её ширины и глубины, т.е. от состава материалов КЯ и окружающих её слоев, и могут сильно различаться в разных лазерных структурах. В работах [12,13] мы определили скорости захвата электронов в одиночную КЯ в реальных лазерных структурах. Для этого использовались экспериментальные лазерные характеристики и теоретические расчёты.

Полные скорости захвата $v_{n capt}$ и $v_{p capt}$ определяются следующим образом [6]:

$$v_{\rm ncapt} = v_{\rm ncapt\,0}(1 - f_{\rm n}), \ v_{\rm pcapt} = v_{\rm pcapt\,0}(1 - f_{\rm p}).$$
 (9)

Условие глобальной электронейтральности для волноводной области и КЯ записывается в следующем виде:

$$e(N_{\rm QW}n^{\rm QW} + bn^{\rm OCL}) = e(N_{\rm QW}p^{\rm QW} + bp^{\rm OCL}).$$
(10)

3. Обсуждение пороговых характеристик лазера

Система уравнений (1)-(5), дополненная условием (10), решалась на пороге генерации лазера, когда число когерентных фотонов в резонаторе можно считать равным нулю (N = 0). Система решалась численно для лазерной структуры InGaAs/GaAs/AlGaAs, содержащей одну напряженную КЯ In_{0.28}Ga_{0.72}As толщиной 80 Å. Материалом волновода шириной *b* = 1.7 мкм являлся GaAs, материалом эмиттеров – Al_{0.3}Ga_{0.7}As. Длина волны излучения равнялась 1.044 мкм. Длина резонатора Фабри-Перо L = 1.5 мм, ширина полоскового контакта W = 100 мкм, коэффициент отражения зеркал R = 0.32, потери на выход излучения $\beta = 7.6$ см⁻¹, температура T = 300 К, коэффициент внутренних оптических потерь $\alpha_{int} = 1 \text{ см}^{-1}$ (в настоящей работе коэффициент α_{int} считался независимым от тока инжекции). Максимальный модовый коэффициент усиления в КЯ $g^{max} = 49.1 \text{ см}^{-1}$. Скорости захвата электронов и дырок в пустую К
Я $v_{\rm n\,capt\,0}$ и $v_{\rm p\,capt\,0}$ варьировались в диапазоне $10^5 - 10^6$ см/с.

Используя уравнение (5) с учетом (6), можно выразить концентрацию электронов в КЯ *n*^{QW} через концентрацию дырок в КЯ *р*^{QW} следующим образом [5]:

$$n^{\rm QW} = N_{\rm c}^{\rm 2D} \ln \left[1 - \frac{\beta + \alpha_{\rm int}}{N_{\rm QW} g^{\rm max}} - \exp\left(-\frac{p^{\rm QW}}{N_{\rm v}^{\rm 2D}}\right) \right]^{-1}.$$
 (11)

Используя выражение (11) в уравнениях (3) и (4), концентрации электронов и дырок в волноводной области n^{OCL} и p^{OCL} также можно выразить через p^{QW} . А используя далее выражение (11) для *n*^{QW} и таким же образом полученные выражения для n^{OCL} и p^{OCL} в (10), мы получаем уравнение для одного неизвестного (p^{QW}). Определяя из него p^{QW} , находим n^{QW} , n^{OCL} и p^{OCL} . Плотность порогового тока вычисляется по формуле

$$j_{\rm thr} = eN_{\rm QW}B_{\rm 2D} n^{\rm QW}p^{\rm QW} + ebB_{\rm 3D} n^{\rm OCL}p^{\rm OCL}.$$
 (12)

На рис.1,*а* приведены зависимости пороговых концентраций электронов и дырок в КЯ от скорости захвата дырок в пустую КЯ при скоростях захвата электронов $v_{ncapt0} = 10^5$ и 10^6 см/с. Видно, что при изменении v_{ncapt0} на порядок (с 10^5 до 10^6 см/с) p^{QW} и n^{QW} слабо зависят от v_{pcapt0} ; при малой скорости захвата электронов ($v_{ncapt0} = 10^5$ см/с) пороговая концентрация дырок в активной области p^{QW} (кривая *I*) выше, чем пороговая концентрация электронов n^{QW} (кривая *2*); при большой скорости захвата электронов ($v_{ncapt0} = 10^6$ см/с) соотношение между p^{QW} и n^{QW} оказывается обратным – концентрация электронов (кривая *4*) в активной области приблизительно в два раза превышает концентрацию дырок (кривая *3*).

На рис. 1,6 приведены зависимости концентраций n^{QW} и p^{QW} от скорости захвата электронов в пустую КЯ при скоростях захвата дырок $v_{pcapt0} = 10^5$ и 10^6 см/с. Видно, что p^{QW} и n^{QW} достаточно сильно зависят от v_{ncapt0} ; при малых v_{ncapt0} концентрация дырок в КЯ (кривая *I*) превышает концентрацию электронов (кривая *2*); при больших v_{pcapt0} концентрацию дырок, что совпадает с результатами, приведенными на рис. 1, *a*.

Полученные результаты (рис.1) показывают, что в лазерных структурах концентрации электронов и дырок в активной области на пороге генерации могут сильно различаться, что означает нарушение локальной электронейтральности в ней [5]. В зависимости от скоростей захвата концентрация электронов в КЯ может быть как выше, так и ниже концентрации дырок. Отметим, что концентрации n^{QW} и p^{QW} сильно зависят от скоростей захвата электронов и слабо – от скоростей захвата дырок.

Наши расчеты показывают, что на пороге генерации при изменении v_{ncapt0} и v_{pcapt0} от 10^5 до 10^6 см/с степень заполнения нижнего края электронной подзоны размерного квантования в КЯ f_n (см. (6)) изменяется от 0.843 до 0.952, а степень заполнения верхнего края дырочной подзоны размерного квантования в КЯ f_p (см. (6)) – от 0.223 до 0.332. Таким образом, дырки в КЯ на пороге генерации являются невырожденными. В исследованном диапазоне скоростей захвата квазиуровень Ферми дырок расположен в запрещённой зоне. Электроны в КЯ на пороге генерации сильно вырождены - квазиуровень Ферми электронов находится в подзоне размерного квантования. Таким образом, уже на пороге генерации, в отличие от дырочной подзоны размерного квантования, электронная подзона размерного квантования в КЯ сильно заполнена.

На рис.2,*а* приведены пороговые концентрации электронов и дырок в волноводной области в зависимости от скорости захвата дырок v_{pcapt0} при двух скоростях захвата электронов v_{ncapt0} . Видна слабая зависимость пороговых концентраций в волноводной области от скорости захвата дырок. Видно также, что при малых значениях v_{ncapt0} концентрации n^{OCL} и p^{OCL} различаются не сильно, причем концентрация электронов в волноводе выше концентрации дырок. При больших скоростях захвата электронов ($v_{ncapt0} = 10^6$ см/с) концентрация дырок в волноводе в волноводе в начинает превышать концентрацию электронов.



Рис.1. Зависимости концентрации дырок (1, 3) и электронов (2, 4) в КЯ на пороге генерации от скорости захвата дырок при $v_{n capt 0} = 10^5$ м/с (1, 2) и 10^6 см/с (3, 4) (*a*) и от скорости захвата электронов при $v_{p capt 0} = 10^5$ см/с (1, 2) и 10^6 см/с (3, 4) (*б*).

На рис.2, б приведены пороговые концентрации электронов и дырок в волноводной области в зависимости от



Рис.2. Зависимости концентрации дырок (1, 3) и электронов (2, 4) в волноводной области на пороге генерации от скорости захвата дырок при $v_{ncapt0} = 10^5$ см/с (1, 2) и 10⁶ см/с (3, 4) (а) и от скорости захвата электронов при $v_{pcapt0} = 10^5$ см/с (1, 2) и 10⁶ см/с (3, 4) (б).

скорости захвата электронов v_{ncapt0} при двух скоростях захвата дырок v_{pcapt0} . Из рисунка видно, что имеет место сильная зависимость пороговых концентраций в волноводной области от скорости захвата электронов v_{ncapt0} . При $v_{ncapt0} > 2 \times 10^5$ см/с концентрация дырок в волноводной области начинает превышать концентрацию электронов.

Таким образом, как следует из рис.2, с ростом скоростей захвата как электронов, так и дырок пороговые концентрации носителей заряда в волноводной области уменьшаются.

На рис.3 приведены зависимости отношения заряда электронов в волноводной области к заряду электронов в КЯ и отношения заряда дырок в волноводной области к заряду дырок в КЯ от скоростей захвата электронов и дырок в КЯ. Из рис.3, *а* следует, что эти отношения практически не зависят от скорости захвата дырок. Отношение для дырок также практически не зависит от скорости захвата электронов, тогда как отношение для электронов уменьшается приблизительно в три раза при увеличении скорости захвата электронов на порядок (рис.3, δ). Тем не менее, заряд как электронов, так и дырок в волноводной области больше, чем в КЯ.

Зависимости плотности порогового тока от скорости захвата дырок в КЯ при скоростях захвата электронов $v_{\text{ncapt}0} = 10^5$ и 10^6 см/с приведены на рис.4,*a*, а зависимо-



Рис.3. Отношения заряда дырок в волноводной области к заряду дырок в КЯ (1, 3) и заряда электронов в волноводной области к заряду электронов в КЯ (2, 4) в зависимости от скорости захвата дырок при $v_{ncapt0} = 10^5$ см/с (1, 2) и 10^6 см/с (3, 4) (a) и от скорости захвата электронов при $v_{pcapt0} = 10^5$ см/с (1, 2) и 10^6 см/с (3, 4) (б).



Рис.4. Зависимости плотности порогового тока от скорости захвата дырок при $v_{\text{ncapt}0} = 10^5$ см/с (1, 2) и 10⁶ см/с (3, 4) (a) и от скорости захвата электронов при $v_{\text{pcapt}0} = 10^5$ см/с (1, 2) и 10⁶ см/с (3, 4) (б).

сти плотности порогового тока от скорости захвата электронов при скоростях захвата дырок $v_{\text{pcapt}0} = 10^5$ и 10^6 см/с – на рис.4, б. Из рис.4 видно, что в исследованной лазерной структуре плотность порогового тока слабо зависит как от скорости захвата дырок, так и от скорости захвата электронов.

4. Заключение

В настоящей работе мы использовали условие глобальной электронейтральности, заключающееся в равенстве суммарного заряда электронов в волноводной области и в КЯ суммарному заряду дырок в волноводной области и в КЯ.

Расчёты с использованием условия глобальной электронейтральности показали, что на пороге генерации в лазерных структурах концентрации электронов и дырок в активной области сильно различаются (см. рис.1), что означает нарушение локальной электронейтральности в ней. В зависимости от скоростей захвата концентрация электронов в КЯ может быть как выше, так и ниже концентрации дырок. Показано, что концентрации n^{QW} и p^{QW} сильно зависят от скорости захвата электронов и слабо – от скорости захвата дырок.

Концентрации электронов и дырок в волноводной области на пороге генерации также не равны друг другу: в зависимости от скоростей захвата концентрация электронов в волноводе может быть как выше, так и ниже кон-

центрации дырок. С увеличением скоростей захвата концентрации носителей заряда обоих типов в волноводной области уменьшаются; тем не менее, заряд носителей каждого знака в волноводной области превышает таковой в КЯ.

Таким образом, показано, что на пороге генерации имеет место нарушение локальной электронейтральности в лазерных слоях - в активной и волноводной областях (при выполнении условия глобальной электронейтральности).

Работа выполнена в соответствии с Государственной программой ФТИ им. А.Ф.Иоффе. Л.В.Асрян благодарит Исследовательский офис армии США (U.S. Army Research Office, грант № W911NF-13-1-0445) за поддержку данной работы.

- 1. Zory P.S., Jr. (Ed.). Quantum Well Lasers (Boston: Academic, 1993, p. 504).
- 2. Kapon E. (Ed.). Semiconductor Lasers I: Fundamentals (New York: Academic, 1999, p. 453).
- Asryan L.V., Luryi S., Suris R.A. Appl. Phys. Lett., 81, 2154 (2002). 3
- 4. Casey H.C., Panish M.B. Heterostructure Lasers (New York: Academic, 1978).
- 5. Соколова З.Н., Тарасов И.С., Асрян Л.В. Квантовая электроника, 43 (5), 428 (2013).
- 6. Asryan L.V., Sokolova Z.N. J. Appl. Phys., 115, 023107 (2014).
- Vahala K.J., Zah C.E. Appl. Phys. Lett., 52, 1945 (1988). 7
- Asryan L.V., Luryi S. Appl. Phys. Lett., 83, 5368 (2003). 8. 9.
- Asryan L.V., Suris R.A. Semicond. Sci. Technol., 11, 554 (1996).
- 10. Асрян Л.В. Квантовая электроника, 35 (12), 1117 (2005). 11. Han D.-S., Asryan L.V. Nanotechnol., 21, 015201 (2010).
- 12. Sokolova Z.N., Bakhvalov K.V., Lyutetskiy A.V., Pikhtin N.A., Tarasov I.S., Asryan L.V. Electron. Lett., 51, 780 (2015).
- 13. Соколова З.Н., Бахвалов К.В., Лютецкий А.В., Пихтин Н.А., Тарасов И.С., Асрян Л.В. ФТП, 50 (5), 679 (2016).